## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

# ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, СПИНТРОНИКЕ И ФОТОНИКЕ КАФЕДРА МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

ОДОБРЕНО НТС ИНТЭЛ

Протокол № 4

от 23.07.2024 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ

Направление подготовки (специальность)

[1] 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
5	2	72	32	0	16		24	0	3
Итого	2	72	32	0	16	0	24	0	

#### **АННОТАЦИЯ**

Дисциплина описывает свойства и технологии изготовления полупроводников, проводящих и диэлектрических материалов, используемых в технологии микро- и наноиндустрии

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины является получение знаний по свойствам и технологии изготовления полупроводников, проводящих и диэлектрических материалов, используемых в технологии изготовления интегральных микросхем

#### 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина обеспечивает подготовку в области технологии изготовления интегральных схем. Ее изучение базируется на следующих курсах:

- Математика;
- Общая химия;
- Общая электротехника и электроника: основы электроники;
- Основы физики твердого тела.

Для освоения данной дисциплины необходимо:

- знать физические основы микроэлектроники, теорию работы и основные характеристики полупроводниковых приборов;
  - владеть навыками решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
  - знать основы зонной теории полупроводников;
  - уметь составлять различные химические реакции.

Освоение данной дисциплины необходимо при последующем изучении дисциплин:

- Технология интегральных микросхем;
- Наноэлектронные технологии;
- Основы оптоэлектроники

# 3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

/ 1 1			
Задача	Объект или	Код и наименование	Код и наименование
профессиональной	область знания	профессиональной	индикатора
деятельности		компетенции;	достижения
(ЗПД)		Основание	профессиональной

		(профессиональный	компетенции				
		стандарт-ПС, анализ					
		опыта)					
научно-исследовательский							
Участие в	Материалы,	ПК-2 [1] - Способен к	3-ПК-2[1] - Знания в				
планировании и	компоненты,	экспериментальной	области				
проведении	электронные	проверке выбранных	материаловедения				
экспериментов по	приборы,	технологических	наноструктурированных				
заданной методике,	устройства,	решений производства	материалов.;				
обработка	установки, методы	приборов и	У-ПК-2[1] - Умение				
результатов с	их исследования,	исследованию	экспериментально				
применением	проектирования и	параметров	исследовать параметры				
современных	конструирования и	наноструктурных	наноструктурированных				
информационных	Технологические	материалов в	материалов;				
технологий и		соответствии с	В-ПК-2[1] - Владение				
	процессы						
технических средств	производства,	утвержденной	современными нанотехнологиями и				
	диагностическое и	методикой, к разработке					
	технологическое	методик и техническому	методиками измерений в области микро- и				
	оборудование,	руководству	-				
	математические	экспериментальной	наноэлектроники.				
	модели,	проверкой					
	алгоритмы	технологических					
	решения типовых	процессов и					
	задач в области	исследованием					
	электроники и	параметров					
	наноэлектроники.	наноструктурированных					
	Современное	материалов					
	программное и	Основание:					
	информационное						
	обеспечение	Профессиональный					
	процессов	стандарт: 40.011, 40.037					
	моделирования и						
	проектирования						
	изделий						
	электроники и						
	наноэлектроники.						
	Инновационные						
	технические						
	решения в сфере базовых						
	постулатов						
	проектирования, технологии						
	изготовления и						
	применения						
	электронных приборов и						
	устройств.						
	· ·						
Проведение	производств Материалы,	венно-технологический ПК-8 [1] - Способен	3-ПК-8[1] - Знание				
технологических	компоненты,	выполнять постановку и	технологий				
процессов	электронные	эксплуатацию	сверхбольших				
процессов	STORT POINTIBLE		ториотыши				

производства материалов и изделий электронной техники	приборы, устройства, установки, методы их исследования, проектирования и конструирования. Технологические процессы производства, диагностическое и технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы решения типовых задач в области электроники и наноэлектроники. Современное программное и информационное обеспечение процессов моделирования и проектирования и проектирования и наноэлектроники. Инновационные технические решения в сфере базовых постулатов проектирования, технологии изготовления и применения электронных приборов и устройств.	определенного технологического процесса или блока технологических операций по производству материалов и изделий электронной техники  Основание: Профессиональный стандарт: 29.004, 40.011	интегральных схем, планарных и иных технологий электроники; У-ПК-8[1] - Умение выполнять постановку и эксплуатацию определенного технологического процесса или блока технологических операций по производству СБИС, интегральных СВЧ-систем и других изделий электронной техники.; В-ПК-8[1] - Владение технологическими операциями по производству материалов и изделий электронной техники
Организация	Материалы,	ПК-9 [1] - Способен	3-ПК-9[1] - Знание
метрологического	компоненты,	выполнять	параметров
обеспечения	электронные	определенный тип	полупроводниковых приборов аналоговой,
производства материалов и	приборы, устройства,	измерительных или контрольных операций	цифровой,
изделий	установки, методы	при исследовании	радиочастотной и СВЧ-
электронной	их исследования,	параметров	электроники.;
техники	проектирования и	полупроводниковых	У-ПК-9[1] - Умение
10/MIIIMI	конструирования.	приборов и устройств	выполнять исследования
	Технологические	или в технологическом	параметров
	процессы	процессе по	полупроводниковых

			<i>-</i>
	производства,	производству	приборов и устройств в
	диагностическое и	материалов и изделий	микро- и
	технологическое	электронной техники	наноэлектронике;
	оборудование,		В-ПК-9[1] - Владение
	математические	Основание:	методами измерений в
	модели,	Профессиональный	технологическом
	алгоритмы	стандарт: 40.003, 40.037	процессе по
	решения типовых		производству
	задач в области		материалов и изделий
	электроники и		электронной техники
	наноэлектроники.		
	Современное		
	программное и		
	информационное		
	обеспечение		
	процессов		
	моделирования и		
	проектирования		
	изделий		
	электроники и		
	наноэлектроники.		
	Инновационные		
	технические		
	решения в сфере		
	базовых		
	постулатов		
	проектирования,		
	технологии		
	изготовления и		
	применения		
	электронных		
	приборов и		
	устройств.		
Выполнение работ	Материалы,	ПК-10 [1] - Способен к	3-ПК-10[1] - Знание
по технологической	компоненты,	модернизации	физических основ
подготовке	электронные	существующих и	современных микро- и
производства	приборы,	внедрению новых	нанотехнологий,
материалов и	устройства,	методов и оборудования	технологий
изделий	установки, методы	для измерений	гетероструктурной и
электронной	их исследования,	параметров	СВЧ-электроники.;
техники	проектирования и	наноматериалов и	У-ПК-10[1] - Умение
	конструирования.	наноструктур	творчески применять
	Технологические		современное
	процессы	Основание:	оборудование для
	производства,	Профессиональный	измерений параметров
	диагностическое и	стандарт: 40.003, 40.037	наноматериалов и
	технологическое		наноструктур;
	оборудование,		В-ПК-10[1] - Владение
	математические		методами измерений
	модели,		параметров
	алгоритмы		наноматериалов и
	решения типовых		наноструктур

задач в области	
электроники и	
наноэлектроники.	
Современное	
программное и	
информационное	
обеспечение	
процессов	
моделирования и	
проектирования	
изделий	
электроники и	
наноэлектроники.	
Инновационные	
технические	
решения в сфере	
базовых	
постулатов	
проектирования,	
технологии	
изготовления и	
применения	
электронных	
приборов и	
устройств.	

# 4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал дисциплин
воспитания		
Профессиональное и	Создание условий,	1.Использование воспитательного
трудовое воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
	формирование глубокого	естественнонаучного и
	понимания социальной	общепрофессионального модуля для: -
	роли профессии,	формирования позитивного отношения
	позитивной и активной	к профессии инженера (конструктора,
	установки на ценности	технолога), понимания ее социальной
	избранной специальности,	значимости и роли в обществе,
	ответственного отношения	стремления следовать нормам
	к профессиональной	профессиональной этики посредством
	деятельности, труду (В14)	контекстного обучения, решения
		практико-ориентированных
		ситуационных задач формирования
		устойчивого интереса к
		профессиональной деятельности,
		способности критически,
		самостоятельно мыслить, понимать
		значимость профессии посредством
		осознанного выбора тематики проектов,
		выполнения проектов с последующей
		публичной презентацией результатов, в
		том числе обоснованием их социальной

		и практической значимости; -
		формирования навыков командной
		работы, в том числе реализации
		=
		различных проектных ролей (лидер,
		исполнитель, аналитик и пр.)
		посредством выполнения совместных
		проектов. 2.Использование
		воспитательного потенциала
		дисциплины «Экономика и управление
		в промышленности на основе
		инновационных подходов к управлению
		конкурентоспособностью»,
		«Юридические основы
		профессинальной деятельности» для: -
		формирования навыков системного
		видения роли и значимости выбранной
		профессии в социально-экономических
		отношениях через контекстное
		обучение
Профессиональное и	Создание условий,	Использование воспитательного
трудовое воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
трудовое воспитание	формирование	общепрофессионального модуля для: -
	психологической	
		формирования устойчивого интереса к
	готовности к	профессиональной деятельности,
	профессиональной	потребности в достижении результата,
	деятельности по избранной	понимания функциональных
	профессии (В15)	обязанностей и задач избранной
		профессиональной деятельности,
		чувства профессиональной
		ответственности через выполнение
		учебных, в том числе практических
		заданий, требующих строгого
		соблюдения правил техники
		безопасности и инструкций по работе с
		оборудованием в рамках лабораторного
		практикума.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
	формирование чувства	профессионального модуля для
	личной ответственности за	формирования чувства личной
	научно-технологическое	ответственности за достижение
	развитие России, за	лидерства России в ведущих научно-
	результаты исследований и	технических секторах и
	их последствия (В17)	фундаментальных исследованиях,
	(	обеспечивающих ее экономическое
		развитие и внешнюю безопасность,
		посредством контекстного обучения,
		обсуждения социальной и практической
		-
		значимости результатов научных
		исследований и технологических
		разработок. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин

	1	
		профессионального модуля для
		формирования социальной
		ответственности ученого за результаты
		исследований и их последствия,
		развития исследовательских качеств
		посредством выполнения учебно-
		исследовательских заданий,
		ориентированных на изучение и
		проверку научных фактов, критический
		анализ публикаций в профессиональной
		области, вовлечения в реальные
		междисциплинарные научно-
		исследовательские проекты.
Профессиональное	Создание условий,	Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
Boeimianne	формирование	профессионального модуля для
	ответственности за	формирования у студентов
	профессиональный выбор,	ответственности за свое
	профессиональное	профессиональное развитие
	развитие и	посредством выбора студентами
	-	- · ·
	профессиональные решения (В18)	индивидуальных образовательных
	решения (Б18)	траекторий, организации системы
		общения между всеми участниками
		образовательного процесса, в том числе
		с использованием новых
TT 1		информационных технологий.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
	формирование навыков	профессионального модуля для
	коммуникации, командной	развития навыков коммуникации,
	работы и лидерства (В20)	командной работы и лидерства,
		творческого инженерного мышления,
		стремления следовать в
		профессиональной деятельности
		нормам поведения, обеспечивающим
		нравственный характер трудовой
		деятельности и неслужебного
		поведения, ответственности за
		принятые решения через подготовку
		групповых курсовых работ и
		практических заданий, решение кейсов,
		прохождение практик и подготовку
		ВКР. 2.Использование
		воспитательного потенциала дисциплин
		профессионального модуля для: -
		формирования производственного
		коллективизма в ходе совместного
		решения как модельных, так и
		практических задач, а также путем
		подкрепление рационально-
		TEXHOLOUNGECKUX HARBIKOR
		технологических навыков взаимодействия в проектной

		1.1
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование способности и стремления следовать в профессии нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения (В21)	деятельности эмоциональным эффектом успешного взаимодействия, ощущением роста общей эффективности при распределении проектных задач в соответствии с сильными компетентностными и эмоциональными свойствами членов проектной группы.  1. Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для развития навыков коммуникации, командной работы и лидерства, творческого инженерного мышления, стремления следовать в профессиональной деятельности нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения, ответственности за принятые решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР. 2. Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для: -формирования производственного коллективизма в ходе совместного решения как модельных, так и практических задач, а также путем подкрепление рациональнотехнологических навыков взаимодействия в проектной деятельности эмоциональным эффектом успешного взаимодействия, ощущением роста общей эффективности при распределении проектных задач в соответствии с сильными компетентностными и эмоциональными свойствами членов проектной группы.  1. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин «Введение в специальность», «Введение в технику физического эксперимента», «Измерения в микро- и
	ответственности и аккуратности в работе с	в технику физического эксперимента», «Измерения в микро- и
	опасными веществами и при требованиях к нормам	наноэлектронике», «Информационные технологии в физических
	высокого класса чистоты	исследованиях», «Экспериментальная
	(B35)	учебно-исследовательская работа» для:
		- формирования навыков безусловного
		выполнения всех норм безопасности на
		рабочем месте, соблюдении мер
L	1	1,

предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин «Спецпрактикум по физике наносистем», «Спецпрактикум по нанотехнологиям», «Специальный практикум по физике наносистем», «Современные проблемы физики конденсированных сред (спецсеминар)», «Экспериментальные методы исследования наноструктур (спецсеминар)», для: - формирования профессиональной коммуникации в научной среде; - формирования разностороннего мышления и тренировки готовности к работе в профессиональной и социальной средах полупроводниковой промышленности формирования умений осуществлять самоанализ, осмысливать собственные профессиональные и личностные возможности для саморазвития и самообразования, в целях постоянного соответствия требованиям к эффективным и прогрессивным специалистом для разработок новых материалов и устройств по направлениям, связанным с СВЧ электроникой, микро- и нанопроцессорами, оптическими модуляторами и применением новых материалов в наноэлектронных

Компонентах через организациию прахтикумов в организациих по разработке и производству полупроводпиковых изделий, использование методов коллектившых форм познавательной деятельности, ролевых заданий, командного выполнения учебных заданий и защиту их результатов.  Профессиональное воспитание обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводпиковых изделий (ВЗб)  изделий (ВЗб)  Компонентах через организациих поменциал профильных дисциплини их результатов.  Профессиональное коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗб)  компонентах через организации их советрыментального выполнения в вестром практических и производтненных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводникых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентов практических работ в этих организациях, через выполненных студентов практических и пабраторных работ, в том чисте студентов практических и пабраторных работ, в том чисте с тудентов проводимых работ, в том чисте с тудентов проктивности и полупроводимых работ, в том чисте с тудентов производения полупроводиться и также объема на тудений в тудентов представления полупровод			
разработке и производству полупроводниковых изделий, использование методов коллективных форм познавательной деятельности, ролевых заданий, командного выполнения учебных заданий и защиту их результатов.  1. Использование воспитательного обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗ6)  изделий изделина в микро- и нановлектронике, «Информационные технологии в ризическит экснологии в ризическит обезопасности на рабочем месте, соблюдении полупроводниковой промышлении исследовательских и производственных задач с опаспыми веществами и па оборудовании полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических и пабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технольтического оборудовании па кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
Профессиональное воспитание  Создание условий, обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗ6)  Профессиональное воспитатирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗ6)  Профессиональное воспитательного потенциала профильных дисциплин «Введение в специальность», «Введение в технику физического эксперимента», «Измерения в микро- и паноэлсктроникс», «Информационные технологии в физических исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследовательская работа» для:  - формирования навыков безусловного выполнения весх норы безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компоненного и технологического оборудования на кафедрах, лабораторных и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потещиала профильных дисциплин			
использование методов коллективных форм познавательной деятельности, ролевых заданий, командий, командикативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗ6)  В как в комурым в кафедрах, лабораторых и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование в комутымых дисциплин в кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование в комутым в комурым в к			
форм познавательной деятельности, ролевых заданий, командного выполнения учебных заданий и защиту их результатов.  Профессиональное воспитание  Создание условий, обеспечивающих, формирование коммуникативных павыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗ6)  В технику физического эксперимента», «Измерения в микро- и наноэлектронике», «Информационные технологии в физических исследоватильская работа» для: - формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственых задач с опасными вещественных промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привыечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			7 -
Профессиональное воспитание  Создание условий, обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производетва полупроводниковых изделий (ВЗб)  Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин «Введение в технику физического эксперимента», «Измерения в микро- и напоэлоктропикс», «Информационные технологии в физических исследовательская работа» для:  - формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использование мопременной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2. Использование воспитательного потенциала			использование методов коллективных
Профессиональное воспитание  Создание условий, обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (В36)  Избеления в полупроводниковых изделий (В36)  изделий (В36)  Карения в специальность», «Введение в стециальность», «Введение в технику физического эксперимента», «Измерения в микро- и наноэлектронике», «Информационные технологии в физических исследовательская работа» для: - формирования навыков безусловного выполнения весх норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих епециалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических и дабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафсдрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			форм познавательной деятельности,
Профессиональное воспитание  Обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗб)  Имерения в микро- и наноэлектронике», «Информационные технику физического эксперимента», «Измерения в микро- и наноэлектронике», «Информационные технологии в физических исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследованиях» в физических исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследования производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привытечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораторнях и центрах ИНТЭЛ; 2. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			ролевых заданий, командного
Профессиональное воспитание  Обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗб)  Имерения в микро- и наноэлектронике», «Информационные технику физического эксперимента», «Измерения в микро- и наноэлектронике», «Информационные технологии в физических исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследованиях» в физических исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследования производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привытечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораторнях и центрах ИНТЭЛ; 2. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			выполнения учебных заданий и защиту
Профессиональное воспитание  Обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗб)  Обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗб)  Обеспечивающих, формирования в микро- и напоэлектроникс», «Илформационные технологии в физических исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследовательская работа» для:  - формирования навыков безусловного выполнения весте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентом практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования па кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
воспитание  обеспечивающих, формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗ6)  изделий (ВЗ6)  изделий (ВЗ6)  исследованиях», «Укспериментальная учебно-исследовательская работа» для: - формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплии и сопровождению проводимых у студентов практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для модслирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин	Профессиональное	Созлание условий.	1 7
формирование коммуникативных навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗб)  ———————————————————————————————————	* *	_	
коммуникативных навыков в области разработки и производетва полупроводниковых изделий (ВЗ6)  в технику физического эксперимента», «Измерения в микро- и наноэлектронике», «Информационные технологии в физических исследовательская работа» для:  - формирования навыков безусловного выполнения весх норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использование современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин	2901111011110		
навыков в области разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗ6)   изделий (ВЗ6)   компрания в микро- и наноэлектронике», «Информационные технологии в физических исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследовательская работа» для:  формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораторнях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
разработки и производства полупроводниковых изделий (ВЗ6)  изделий (ВЗ6)  изделий (ВЗ6)  изделий (ВЗ6)  исследовательская работа» для: формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			7 -
полупроводниковых изделий (ВЗ6)  технологии в физических исследовательская работа» для: - формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			= =
изделий (ВЗ6)  исследованиях», «Экспериментальная учебно-исследовательская работа» для: - формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
учебно-исследовательская работа» для: - формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
- формирования навыков безусловного выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин		изделии (В36)	
выполнения всех норм безопасности на рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			_ ·
рабочем месте, соблюдении мер предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2. Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
предосторожности при выполнении исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
исследовательских и производственных задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			рабочем месте, соблюдении мер
задач с опасными веществами и на оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			предосторожности при выполнении
оборудовании полупроводниковой промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			исследовательских и производственных
промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			задач с опасными веществами и на
промышленности, а также в помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			оборудовании полупроводниковой
помещениях с высоким классом чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
чистоты посредством привлечения действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			-
действующих специалистов полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
полупроводниковой промышленности к реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
реализации учебных дисциплин и сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
сопровождению проводимых у студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
студентов практических работ в этих организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
организациях, через выполнение студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
студентами практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			
электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			_
технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			<u> </u>
кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			электроники, измерительного и
ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин			технологического оборудования на
воспитательного потенциала профильных дисциплин			кафедрах, лабораториях и центрах
воспитательного потенциала профильных дисциплин			
профильных дисциплин			
			· ·
«Спеппрактикум по физике			«Спецпрактикум по физике
наносистем», «Спецпрактикум по			
нанотехнологиям», «Специальный			
практикум по физике наносистем»,			
«Современные проблемы физики			
конденсированных сред			
(спецсеминар)», «Экспериментальные			
методы исследования наноструктур			методы исследования наноструктур

(спецсеминар)», для: - формирования профессиональной коммуникации в научной среде; - формирования разностороннего мышления и тренировки готовности к работе в профессиональной и социальной средах полупроводниковой промышленности формирования умений осуществлять самоанализ, осмысливать собственные профессиональные и личностные возможности для саморазвития и самообразования, в целях постоянного соответствия требованиям к эффективным и прогрессивным специалистом для разработок новых материалов и устройств по направлениям, связанным с СВЧ электроникой, микро- и нанопроцессорами, оптическими модуляторами и применением новых материалов в наноэлектронных компонентах через организацию практикумов в организациях по разработке и производству полупроводниковых изделий, использование методов коллективных форм познавательной деятельности, ролевых заданий, командного выполнения учебных заданий и защиту их результатов.

### 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

<b>№</b> п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары )/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	5 Семестр						
1	Первый раздел	1-8	16/0/8		25	КИ-8	3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-8, У-ПК-8,

			1		1	1
						В-ПК-8,
						3-ПК-9,
						У-ПК-9,
						В-ПК-9,
						3-ПК-10,
						У-ПК-10,
						В-ПК-10
2	Второй раздел	9-16	16/0/8	25	КИ-16	3-ПК-2,
						У-ПК-2,
						В-ПК-2,
						3-ПК-8,
						У-ПК-8,
						В-ПК-8,
						3-ПК-9,
						У-ПК-9,
						В-ПК-9,
						3-ПК-10,
						У-ПК-10,
						В-ПК-10
	Итого за 5 Семестр		32/0/16	50		
	Контрольные			50	3	3-ПК-2,
	мероприятия за 5					У-ПК-2,
	Семестр					В-ПК-2,
						3-ПК-8,
						У-ПК-8,
						В-ПК-8,
						3-ПК-9,
						У-ПК-9,
						В-ПК-9,
						3-ПК-10,
						У-ПК-10,
						В-ПК-10

<sup>\* –</sup> сокращенное наименование формы контроля

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
3	Зачет

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,	
		час.	час.	час.	
	5 Семестр	32	0	16	
1-8	Первый раздел	16	0	8	
1 - 2	Введение. Сравнительных анализ электрофизических	Всего а	удиторных	часов	
	свойств различных полупроводниковых	4	0	2	

<sup>\*\*</sup> — сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

	Сравнительных анализ электрофизических свойств	Онлайн			
	различных полупроводниковых материалов: кремния,	0	0	0	
	германия, арсенида галлия, многокомпонентных				
	полупроводников, халькогенидов				
3 - 4	Химическая и металлургическая очистка	Всего	аулиторы	ных часов	
	элементарных полупроводников. Получение	4	0	2	
	монокристаллов кремния и германия.	Онлай		2	
	Химическая очистка элементарных полупроводников (Si,	0 0	0	0	
	Ge). Металлургическая очистка полупроводников (SI,	U	U	U	
	Фракционная кристаллизация. Зонная плавка.				
	Получение монокристаллов германия и кремния.				
	Устройство для вытягивания монокристаллов. Способы				
	равномерного легирования. Лигатура и способы				
	изготовления лигатур	D			
5 - 6	Арсенид галлия, его свойства и способы получения			ных часов	
	Арсенид галлия, его электрофизические свойства.	4	0	2	
	Способы получения арсенида галлия. Вытягивание	Онлаї			
	монокристаллов из поликристаллического арсенида	0	0	0	
	галлия. Получение арсенида галлия методом in situ.				
	Устройство установки для вытягивания монокристалла.				
	Способы преодоления обогащения расплава галлием.				
	Использование пленок В2О3 для снижения испарения				
	мышьяка				
7 - 8	Многокомпонентные полупроводники на основе	Всего		ных часов	
	элементов третьей и пятой группы	4	0	2	
	Многокомпонентные полупроводники на основе	Онлаї	<u>íн</u>		
	элементов третьей и пятой группы (InSb, GaP, InGaAs,	0	0	0	
	GaPAs, GaAlAs). Их основное назначение				
9-16	Второй раздел	16	0	8	
9 - 10	Халькогениды. Оксидные полупроводники.	Всего		ных часов	
	Стеклообразные полупроводники. Органические	4	0	2	
	полупроводники	Онлай	íн		
	Двухкомпонентные соединения на основе серы, теллура,	0	0	0	
	селена (халькогениды). Электрофизические свойства и				
	назначение.				
	Оксидные полупроводники. Стеклообразные				
	полупроводники (GaxAsSey, TlxAsSey, AsSexTey).				
	Органические полупроводники (антрацен (С14Н10);				
	нафталин (С10Н8), фталоцианин, пирен)				
11 - 16	Материалы для обработки, очистки, травления	Всего	аудиторн	ных часов	
	полупроводников. Металлы и химические соединения	12	0	6	
	в полупроводниковой технологии	Онлай	<u>————</u> я́н		
	Материалы для обработки полупроводников. Материалы	0	0	0	
	для очистки. Растворители. Материалы для травления				
	полупроводников.				
	Металлы и химические соединения в полупроводниковой				
	технологии.				
				•	

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс

ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

#### ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Недели	Темы занятий / Содержание						
	5 Семестр						
1 - 4	Ретроградное легирование						
	Структура МОП-транзистора на тонких активных слоях кремния. Особенности						
	биполярных СБИС с применением методов самоформирования						
5 - 8	Метод модификация границ элементов						
	Использование методов самофирмирования для короткоканальных МОП-СБИС и						
	КМОП-СБИС. МОП-транзисторы с n n+ стоками и истоками. МОП-транзисторы с						
	областями-ореолами (halo)						
9 - 12	Получение скрытых слоев диоксида кремния						
	1) ионным легированием; 2) термокомпрессионным склеиванием подложек слоями						
	диоксида кремния. Боковая изоляция узкими канавками диоксида кремния (Shallow						
	Trench Isolation – STI)						
13 - 16	Допустимая плотность токов						
	Роль барьерных слоев и методы их получения. Химико-механическое полирование						
	медных пленок. Особенности процессов электромиграции						

#### 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Традиционные лекции, проведение семинаров и интерактивных форм обучения (выступления студентов с докладами, опросы, мастер-классы).

### 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие
		( <b>КП</b> 1)
ПК-10	3-ПК-10	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-10	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-10	3, КИ-8, КИ-16
ПК-2	3-ПК-2	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-2	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-2	3, КИ-8, КИ-16
ПК-8	3-ПК-8	3, КИ-8, КИ-16

	У-ПК-8	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-8	3, КИ-8, КИ-16
ПК-9	3-ПК-9	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-9	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-9	3, КИ-8, КИ-16

#### Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
,	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
90-100	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84		С	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 — «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 — «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

# 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

#### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

#### LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

## 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

#### 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В ходе освоения материалов дисциплины и самоподготовки студентам следует обратить внимание на следующие вопросы:

- 1. Способы металлургической очистки полупроводников.
- 2. Этапы роста по методу Чохральского.
- 3. Способы равномерного легирования полупроводниковых слитков.
- 4. Методы выращивания арсенида галлия.
- 5. Преодоления обогащения расплава арсенида галлия галлием.
- 6. Многокомпонентные полупроводники на основе элементов третьей и пятой групп. Примеры соединений. Основное применение.
  - 7. Материалы для легирования и создания р-п переходов в полупроводниках.
- 8. Оксидные полупроводники. Проводимость в оксидных полупроводниках. Примеры соединений. Основное применение.
- 9. Стеклообразные полупроводники. Способы получения. Характеристика стеклообразных полупроводников по структуре. Примеры соединений. Основное применение.
  - 10. Органические полупроводники. Примеры материалов. Основное применение.
- 11. Материалы, используемые для закрепления полупроводниковых слитков и пластин в процессе их обработки.
- 12. Физико-химические методы обработки поверхности полупроводниковых пластин. Основные вещества, применяемые для этих целей.
- 13. Металлы и химические соединения для изготовления изоляции и металлической разводки. Вещества, используемые для их обработки в процессе изготовления ИС.

#### 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Итоговая аттестация проводится в устной форме в виде опроса по вопросам, а так же путем письменного решения заданий контрольной работы, если в течение текущей аттестации

ОН	показал	неудовлетворі	ительные	результаты	ПО	проверочным	работам.	Ha	зачет	может	быть
так	же выне	есена дополнит	тельная пр	оработка.							

Автор(ы):

Самотаев Николай Николаевич, к.т.н.